NIFSプラットフォームに関する ニーズ調査アンケート結果

大学共同利用機関として核融合科学研究所が備えるべき学術基盤(プラットフォーム)を議論するために、各プラットフォームのニーズ、望ましい長期計画について広く情報を収集しました。

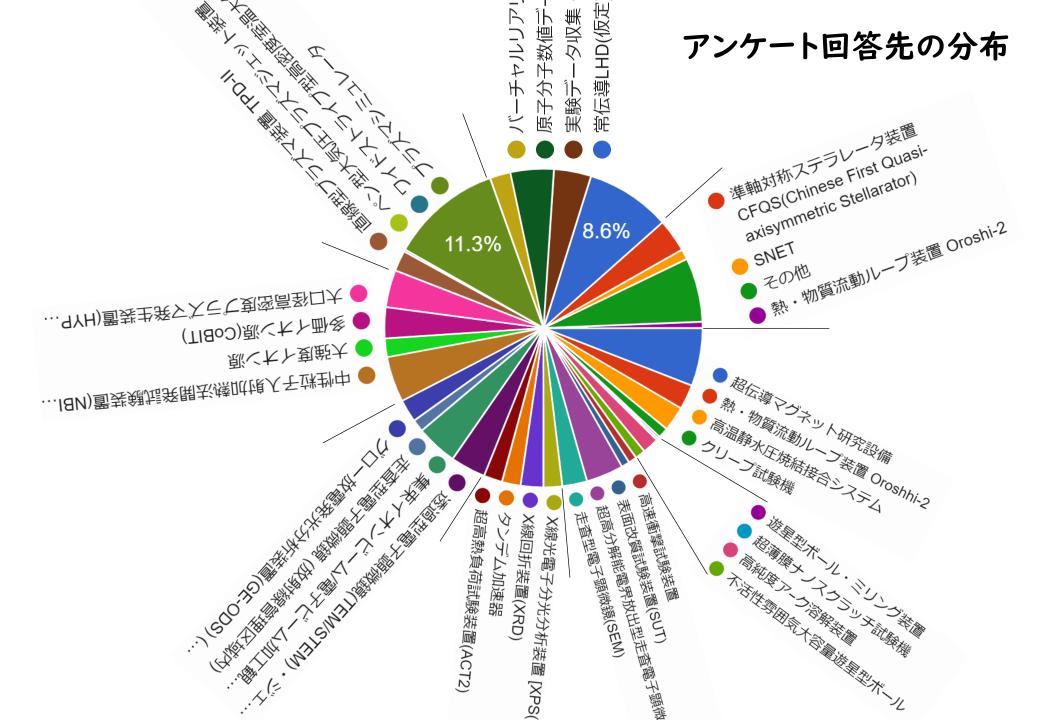
アンケート期間:2021/9/1-2021/9/17

2021年度核融合科学研究所一般共同研究公募要領に 記載されている装置群(ただし、LHD関係は除く)に、学 術実験プラットフォーム検討会合で紹介のあった装置等 を加えたものをリスト(右図)し、アンケート調査に用いた。

「その他」をリストに加えることで、リスト内に明記されていない装置に対してもニーズを入力できるように配慮した。

473件の回答をいただくことができた。その内容を以下にまとめる

No.	カテゴリー	設備(プラットフォーム)名	設置場所	_	考資料
1	低温実験設備	超伝導マグネット研究設備	超伝導マグネット研究棟	発表資料	公募要領p104
2	炉内材料機器研究 設備	熱・物質流動ループ装置 Oroshhi-2	総合工学実験棟	<u>発表資料</u>	公募要領p106
3		高温静水圧焼結接合システム	加熱圧縮機室棟		<u>公募要領p106</u>
4		クリープ試験機	総合工学実験棟		公募要領p106
5		遊星型ボール・ミリング装置	総合工学実験棟		公募要領p106
6		超薄膜ナノスクラッチ試験機	総合工学実験棟		公募要領p106
7		高純度アーク溶解装置	総合工学実験棟		<u>公募要領p106</u>
8		不活性雰囲気大容量遊星型ボール	総合工学実験棟		公募要領p106
9		高速衝擊試験装置	加熱圧縮機室棟		<u>公募要領p107</u>
10		表面改質試験装置(SUT)	開発実験棟		<u>公募要領p107</u>
11	材料分析装置	超高分解能電界放出型走查電子顕微鏡(FE-SEM)	総合工学実験棟	発表資料	<u>公募要領p105</u>
12		走査型電子顕微鏡(SEM)	総合工学実験棟		公募要領p105
13		X線光電子分光分析装置(XPS(ESCA))	総合工学実験棟		公募要領p105
14		X線回折装置(XRD)	総合工学実験棟		公募要領p105 公募要領p106
15		タンデム加速器	総合工学実験棟		公募要領p106
16		超高熱負荷試験装置(ACT2)	加熱圧縮機室棟		公募要領p106
17	材料分析装置 (放射線管理区域内)	透過型電子顕微鏡(TEM/STEM)・ジェントルミル	大型ヘリカル実験棟地下		公募要領p107
18		集束イオンビーム/電子ビーム加工観察装置(FIB-	大型ヘリカル実験棟地下		公募要領p107
19		SEM) 走査型電子顕微鏡	大型へリカル実験棟地下		公募要領p107 公募要領p107
20		グロー放電発光分析装置(GE-ODS)	大型ヘリカル実験棟地下		公募要領p107 公募要領p107
21	イオン源・ ビーム研究装置	中性粒子入射加熱法開発試験装置(NBIテストスタン	総合工学実験棟	発表資料	
		F)		光仪貝竹	公募要領p100
22		大強度イオン源	開発実験棟	発表資料	公募要領p116
23		多価イオン源(CoBIT)	開発実験棟	DV May July	公募要領p116
24	プラズマ基礎・	大口径高密度プラズマ発生装置(HYPER-I)	開発実験棟	発表資料	<u>公募要領p114</u>
25		直線型プラズマ装置 TPD-II	開発実験棟	発表資料	
26		ペン型大気圧プラズマジェット装置	開発実験棟	<u>発表資料</u>	<u>公募要領p117</u>
27		ワイドストライプ型高密度室温大気圧プラズマ装置	開発実験棟		<u>公募要領p117</u>
28	数値実験・ データベース・ データ解析装置	プラズマシミュレータ	シミュレーション科学研究棟	発表資料	<u>公募要領p110</u>
29		パーチャルリアリティ装置(CompleXcope)	シミュレーション科学研究棟	発表資料	公募要領p114
30		原子分子数値データベース	シミュレーション科学研究棟	<u>発表資料</u>	
31		実験データ収集・解析システム	LHD制御棟	発表資料	
32		SNET		<u>資料</u>	公募要領p120
33	磁場閉じ込め装置	常伝導LHD(仮定)	大型ヘリカル実験棟	発表資料	研究会WEB
34		準軸対称へリカル装置CFQS	西南交通大学(中国)	発表資料	
35	その他	その他			<u>⊢ I WW/J VVLD</u>



「その他」に挙げられた装置(カッコ内は件数)

- (1) NIFS図書館
- (3) 赤外線イメージ炉(総合棟1F)
- (1) シミュレーションコード群
- (1) DT核燃焼装置(新中·大型装置)
- (5) ECHシステム(ジャイロトロンと周辺機器)
- (2) ドラフトチャンバー
- (1) 材料加工・試験装置類(熱間樹脂埋め込み機、Struers TenuPol-5電解研摩装置、圧延機、自動研磨装置(総合棟 2F)、Vickers硬さ試験機、超微小硬さ試験機(Nano indentation))
- (1) 材料分析装置群、プラズマ基礎・材料照射実験装置及び数値実験・データベース・データ解析装置
- (3) ホットプレス
- (2) レーザー顕微鏡(総合棟1F)
- (3) ビーム相互作用基礎実験装置(計測実験棟1階)
- (1) ヘリウム冷却装置一式(三戸先生ご提案の超電導計算機のプラットホーム)
- (1) 激光12号LFEX(所外)
- (1) 工務棟マシニングセンター・回路製作室
- (2) 水素同位体吸蔵透過試験装置(開発実験棟)
- (4) 超伝導 LHD
- (2) 雰囲気制御グローブボックス
- (1) 放射線管理